

# 26th FINETECH JAPAN

## Flat Panel Display Technology Expo

お客様各位

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、このたび、第26回ファインテックジャパン（公式サイト、<http://www.ftj.jp/>）に出展する運びとなりましたのでご案内させていただきます。

敬具

日時：2016年4月6日（水）～8日（金）、10時～18時（最終日は17時まで）

会場：東京ビッグサイト

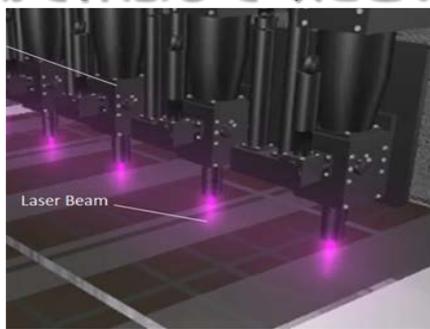
当社ブース：東3ホール、ブース番号：E47-6（ホール入口入ってすぐ右手）

## 出展案内

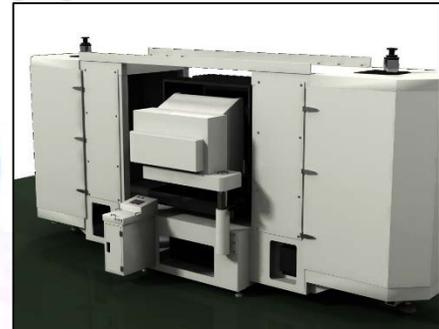
### 注目の有機ELパネル関連ソリューション を会場で体感してください！！



ファインハイブリッドマスク  
(FHM) の展示



蒸着マスク加工装置  
(AEGIS-OLED)



蒸着マスク露光装置  
(DZ (VNシステム製))

上記以外にも、マスクおよび有機ELパネル製造に不可欠なソリューションを各種展示しております、是非ご来場下さい。

## 当社講演のご案内 ～大型FPD向けTFTPパネルのレーザアニール～

専門技術セミナータイトル／番号：[イノベーションを支える革新的な製造プロセス \(FTJ-6\)](#)

日時／場所：4月6日 13:30～、東京ビッグサイト会議場

当社講演タイトル：大型FPD向けTFTPパネルのレーザアニール技術

講演者：執行役員 第一研究開発部長 水村通伸

講演概要：マイクロレンズアレイを使用して局所的にレーザ照射することで、パネル内のTFTPチャンネル領域のみを再結晶化させる新しい技術について紹介。

その他：FTJ-6では、ディスプレイ製造における各社の最新技術、技術トレンドについて当社の他に、コーニングレーザーテクノロジー社、IDTechEx社が講演します。[申し込みはこちら。](#)